# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-024025

(43) Date of publication of application: 01.02.1986

(51)Int.CI.

G11B 5/85 C23C 14/56

(21)Application number: 59-145728

(71)Applicant: HITACHI MAXELL LTD

(22)Date of filing:

12.07.1984

(72)Inventor: MIZUMURA TETSUO

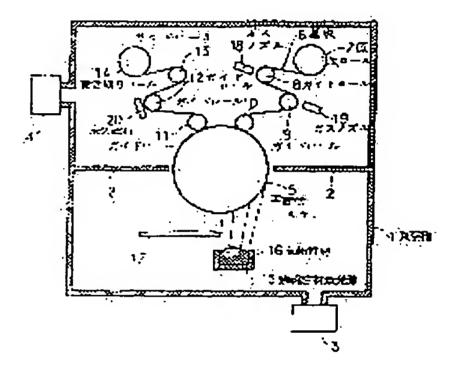
**WAKAI KUNIO** 

## (54) MANUFACTURE OF MAGNETIC RECORDING MEDIUM

## (57) Abstract:

PURPOSE: To prevent effectively generation of dropout by vibrating a guide roll of a base, absorbing fine particles of a ferromagnetic material with a magnet and suppressing charging with an ionized gas so as to suppress the mixing and adhesion of a foreign material to a ferromagnetic thin metallic film layer.

CONSTITUTION: An ultraviolet vibration is fitted to the guide rolls 8, 9, 12 and a foreign material such as adhered dust and ferromagnetic fine partilces are removed by the ultrasonic vibration from a base 6 run and guided. Further, the ionized gas is blown to the run and guided base 6 from nozzles 18, 19 and a foreign material such as dust adhered by charging and fine particles of ferromagnetic material is removed and eliminated. Then a permanent magnet 20 absorbs magnetically and removes a foreign material such as fine particles of ferromagnetic material combined and adhered magnetically to the ferromagnetic thin metallic film layer formed on the base 6. Thus, the foreign material is removed very efficiently and the magnetic recording metallic removed very efficiently and the magnetic removed very



is removed very efficiently and the magnetic recording medium excellent with the electromagnetic conversion characteristic is obtained.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑪特許出願公開

#### 四公開特許公報(A) 昭61-24025

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986)2月1日

G 11 B 5/85 C 23 C 14/56 7314 - 5D7537-4K

未請求 発明の数 1 (全4頁)

磁気記録媒体の製造方法 ❷発明の名称

> 创特 昭59-145728

20世 昭59(1984)7月12日

79発 明 者 水村 哲 夫 茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社内

若 居 砂発 明 者

30代 理

邦 夫 茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社内

日立マクセル株式会社 创出 顋

弁理士 高岡

茨木市丑寅1丁目1番88号

1. 発明の名称

磁気配録媒体の製造方法

### 2. 特許請求の範囲

1.真空槽内で、基板を原反ロールからガイド ロールを介して円筒状キャンの周側面に沿って移 動させ、さらにガイドロールを介して巻き取り口 - ルに巻き取る間に、強磁性材蒸発源から強磁性 材の蒸気液を差し向けて強磁性金属薄膜眉を形成 する磁気記録媒体の製造方法において、ガイドロ - ルに超音波振動子を取りつけて基板を振動させ るか、またはガイドロールに対向し走行する基板 を挟んで永久磁石を配設するか、あるいはイオン 化したガスを走行する基板に吹きつけるか、もし くは前記の超音波振動子のガイドロールへの取り つけによる基板の振動、永久磁石の配設およびィ オン化したガスの吹きつけを適宜に組合せて行い 、走行する基板に付着する異物を除去しながら強 磁性金属霹膜眉を形成するようにしたことを特徴 とする磁気記録媒体の製造方法

## 3. 発明の詳細な説明

〔技術分野および目的〕

この発明は強磁性金属薄膜屑を記録層とする磁 気記録媒体の製造方法に関し、その目的とすると ころは強磁性金属薄膜層形成時における強磁性金 属薄膜層への異物の混入および付着を抑制して、 電磁変換特性に優れた前記の磁気記録媒体を製造 する方法を提供することにある。

## 〔背景技術〕

強磁性金属薄膜層を記録層とする磁気記録媒体 は、通常、ポリエステルフィルムなどの基板を真 空槽内に配設した種々のガイドロ~ルを介して円 筒状キャンの周側面に沿って案内走行させ、この 基板上に強磁性材を真空蒸着するなどしてつくら・ れている。

ところが、この製造方法では、強磁性材を加熱 蒸発させて強磁性金属薄膜眉を形成する過程で、 塵埃や強磁性材の微粒子等が、静電気による帯電 等により、基体に付着して強磁性金属薄膜層中に 混入されたり、あるいは強磁性材の微粒子等が茶 電や磁力等により基体上に形成した強磁性金属群 膜層に付着して、巻き取り時にこれらの異物によ り強磁性金属群膜層が損傷し、ドロップアウトが 生じて、電磁変換特性が劣化するという難点があ る。

#### 〔発明の概要〕

以下、図面を参照しながらこの発明について説 ・明する。

第1図は真空蒸着装置の機略断面図を示したものであり、1は真空槽で、この真空槽1の内部は 照壁2によって2室に分離され、それぞれ排気系 3および4によって真空に保持される。5は真空

相 I の中央部に 2 室に跨るように配设された円筒 状キャンであり、ポリエステルフィルム等の基板 6 は原反ロール 7 より、ガイドロール 8 , 9 おお び 1 0 を介してこの円筒状キャン 5 の周側で1 2 および 1 3 を介して巻き取りロール 1 4 に巻き取られる。 で 6 に対向して 2 空槽 1 の下部に配設された独立 佐 6 に対向して 2 空槽 1 の下部に配設 蓄発 佐 6 に対の 5 で強強性材 1 6 が加熱 蓄発され、 この 蒸気波が防着板 1 7 により所定の入射角で基 板 6 に差し向けられて蒸着が行われる。

ここで、図示していないが、ガイドロール8. 9および12には超音波振動子が取りつけられており、これらのガイドロール8. 9. 12により走行案内される基板6は、走行中この超音波振動子によって振動され、この振動により基板6に付着した座埃および強磁性材の微粒子等の異物が、離脱し、除去される。

18および19は、ガイドロール8および9に 対向し、ガイドロール8および9に案内走行され

20は、ガイドロール12に対向し、ガイドロール12に案内走行される基板6を挟んで配設された永久磁石であり、このように永久磁石20が配設されると、基板6上に形成された強磁性金属薄膜層上に磁気的に結合して付着している強磁性材の微粒子等の異物は、この永久磁石20により磁気的に吸引されて離脱し、取り除かれる。このような永久磁石20は、ガイドロール12に走行案内される基板6裏面から10mm以上離れると、

磁力が充分に作用せず、萎板 6 上の強磁性金属 藤原 屋上に付着された異物を効果的に除去することができないため、基板 6 表面から1 0 mm以内の距離に配設するのが好ましい。

なお、超音波振動子やイオン化ガス吹きつけ用 ガスノズル18,19および永久磁石20等は、 第1図に示すように特定のガイドロールに取りつ けたり、また特定のガイドロールに対して配設さ れたものに限定されるものではなく、いずれのガ イドロールに取りつけ、または配設してもよい。 また、これら超音波振動子、ガスノズル18,1 9 および永久磁石 2 0 は、それぞれいずれか一種 を適宜に取りつけまたは配設しても、また適宜に 組み合わせて取りつけまたは配設してもよく、特 に基板 6 上に強磁性金属薄膜層を形成する前のガ イドロール 8. 9 および 1 0 等には超音波提動子 を取りつけたり、ガスノズルを近接させて配設し 、強磁性金属薄膜層を形成した後は永久磁石をガ イドロール11.12.13等に近接して記設す ると、帯電等に起因して基板 6 上に付着した異物

は国音波振動子による振動やイオン化されたガス による帯電の防止によって除去され、磁気的に基 板上の強磁性金属薄膜目に付着した異物は永久磁 石によって除去されるため、異物の除去が極めて 効率よく行われ、ドロップアウトの発生が極めて 効果的に抑制されて、電磁変換特性に優れた磁気 記録媒体が得られる。

強磁性金属群膜層を形成する基板としては、ボリエステル、ボリイミド、ボリアミド等一般に使用されている高分子成形物からなるプラスチックフィルムおよび網などの非磁性金属板が使用されたの非磁性金属薄膜層の形成は、コバルト、この全属単体の他、これらの合金のいは、およびCo-P、Co-Ni-Pに使用される強磁性材を真空蒸着することによって形成される。

#### 〔実施例〕

次に、この発明の実施例について説明する。 実施例 1

第1図に示すように、ガイドロール8,9およ

び12に発振周波数10KHzの超音波振動子を 取りつけ、ガイドロール8および9に対向してガ スノズル 1 8 および 1 9 を配投し、かつガイドロ - ル1 2 に対向して永久磁石 2 0 を 2 mm の距離に 配設した真空蒸着装置を使用し、厚さが10μの ポリエステルフィルム6を原反ロール?よりガイ ドロール8、9、10を介して円筒状キャン5の 周側面に沿って移動させ、ガイドロール11、1 2、13を介して鬯き取りロール」4に巻き取る ようにセットするとともに強磁性材蒸発源15に コパルト16をセットした。次いで、排気系3お ′ よび4で真空槽1内を5×10ラトールにまで真 空排気し、超音波振動子によりガイドロール8、 9. 12にロール長さ方向の振動を起こし、ガス ノズル18および19によりガイドロール8およ び9によって走行案内されるポリエステルフィル ム6にイオン化した乾燥空気を500m ℓ/分の 流量で吹きつけながら、ポリエステルフィルム 6 の走行速度 5 m / 分で、コパルト16を加熱蒸発 させ、ポリエステルフィルム 6 上に厚さが 1 0.0

0 人のコバルトからなる強磁性金属降膜脂を形成 した。しかる後、これを所定の中に裁断して磁気 テープをつくった。

## 実施例2.

実施例1において、ガイドロール8および9に 対向して配設したガスノズル18,19、および ガイドロール12に対向して配設した永久磁石2 0を取り除き、ガスノズル18および19からの イオン化した乾燥空気の吹きつけを答いた以外は 実施例1と同様にして磁気テープをつくった。

## 実施例3

実施例1において、ガイドロール8および9に対向して配設したガスノズル18および19を取り除き、ガスノズル18および19からのイオン化した乾燥空気の吹きつけを省いた以外は実施例1と同様にして磁気テープをつくった。

### 実施例 4

実施例1において、ガイドロール12に対向して配設した永久磁石20を取り除いた以外は実施例1と同様にして磁気テープをつくった。

### 比較例1

実施例 1 において、ガイドロール 8 . 9 および 1 2 に取りつけた超音波振動子、ガイドロール 8 および 9 に対向して配設したガスノズル 1 8 . 1 9 、およびガイドロール 1 2 に対向して配設した 永久磁石 2 0 を取り除き、超音波振動子による振動およびガスノズル 1 8 および 1 9 からのイオン 化した乾燥空気の吹きつけを省いた以外は、実施例 1 と同様にして磁気テープをつくった。

各実施例および比較例で得られた磁気テープを テープレコーダに装填して 4 M H z の信号を記録 再生し、5 μ sec 以上の出力欠損をドロップアウ トとし1 0 分間に検出されるドロップアウト数を 測定した。

第2図はその結果得られたドロップアウト数の 頻度をグラフで表したものである。

#### 〔発明の効果〕

第2図のグラフから明らかなように、比較例1 で得られた磁気テーブは、ドロップアウト数が1 00前後生じているが、実施例1~4で得られた 磁気テーブはいずれもドロップアウト数が、50 前後より少なく、このことからこの発明の製造方法によれば、強磁性金属薄膜層形成時における強磁性金属薄膜層への異物の混入および付着が良好に防止された結果、ドロップアウトの発生が効果的に抑制され、電磁変換特性に優れた磁気記録媒体が得られるのがわかる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明の製造方法を実施するために使用する真空蒸着装置の1例を示す概略断面図、第2図はこの発明および比較例1で得られた磁気テープのドロップアウト数の類度をグラフで示した説明図である。

1…真空槽、5…円筒状キャン、6…基板、7 …原反ロール、8.9,10,1i,12.13 …ガイドロール、14…巻き取りロール、15… 強磁性材蒸発源、16…強磁性材、18,19… ガスノズル、20…永久磁石

第 1 図

